

産業構造審議会知的財産分科会
第2回商標制度小委員会
議事次第・配付資料一覧

日 時：平成28年7月12日（火）16時00分開会
会 場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 会議の公開について
2. 商標政策を巡る最近の動向
3. 商標制度に係る検討事項

（配布資料）

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 会議の公開について（案）

資料2 商標政策を巡る最近の動向

資料3 商標制度に係る検討事項

参考資料1 各国・地域の商標制度比較表

参考資料2 日本弁理士会及び日本商標協会からの商標制度に関する要望書等